APPARATUS FOR INTRODUCING GENE FOR SUCH



Publication number: JP62171687 Publication date: 1987-07-28

Inventor:

SOGAWA KOJI; IMAI KATSUYUKI; TODA KENZO; TAKAYAMA SHINICHIRO; MOCHIZUKI TAKANORI;

KOGA MAMORU

Applicant:

SHIMADZU CORP

Classification: - international:

C12N15/09; C12M1/00; C12M1/42; C12N13/00;

C12N15/00; C12N15/87; C12N15/09; C12M1/00;

C12M1/42; C12N13/00; C12N15/00; C12N15/87; (IPC1-

7): C12M1/00; C12N13/00; C12N15/00

- European:

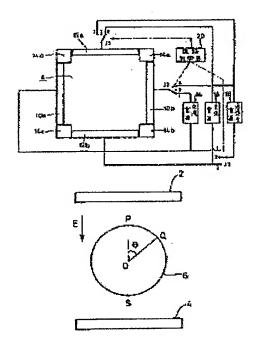
Application number: JP19850297866 19851228 Priority number(s): JP19850297866 19851228

Report a data error here

Abstract of JP62171687

PURPOSE: To improve introducing efficiency of gene, etc., by arranging plate electrodes in square shape, and connecting the electrodes with an AC power source to intermittently imposing AC electric field having different phases to a pair of opposite electrodes and with a DC power source.

CONSTITUTION: Pairs of opposite electrodes 10a, 10b, 12a and 12b are imposed with an AC electric field to rotate cells and them imposed with a DC electric field E to increase the permeability of cell membrane in a region making an angle theta of 0 or pi radian between the DC electric field E. Subsequently, an AC electric field is imposed to the opposite electrodes 10a, 10b, 12a and 12b to rotate the cell and again a DC electric field is imposed to increase the permeability of cell membrane different from the region of the previous treatment. The permeability of the cell can be increased at plural points by repeating the operation comprising the rotation of the cell and imposition of DC electric field. The introduction efficiency of gene, etc., can be improved by this process.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-171687

@Int_Cl_4

12 N

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和62年(1987) 7月28日

C 12 N 13/00 12 M 1/00

7823 - 4B8114-4B

7115-4B

未請求 発明の数 1 (全4頁) 審査請求

の発明の名称 遺伝子等の導入装置

15/00

②特 願 昭60-297866

29出 願 昭60(1985)12月28日

砂発 明 者 + 311

好 志 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所三

条工場内

⑫発 明 者 # 行

京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所三

条工場内

⑫発 眀 者 戸 H 健 \equiv

克

京都市中京区西ノ京桑原町1番地

株式会社島津製作所三

条工場内

四発 明 考 恒 一 郎 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所三

条工場内

仍出 願 人 株式会社島津製作所

20代 理 人

弁理士 野口 繁雄

最終頁に続く

京都市中京区西ノ京桑原町1番地

飙

1. 発明の名称

遺伝子等の導入装置

2. 特許請求の範囲

(1) 細胞と遺伝子等を混合した懸濁被が収容さ れる領域を挟んで対向辺が互いに平行になるよう に四辺形状に平板電極が配置されており、

2個の対向電極対の間には互いに位相が π/2 ラジアン異なる交流電界を間欠的に印加する交流 電源装置と、交流電界が印加されていない時に対 向電極間に直流電界を印加する直流電源装置とが 接続されていることを特徴とする遺伝子等の導入 骏 置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、細胞に電気パルスを与えることによっ て、細胞外に浮遊している遺伝子や高分子物質 (遺伝子等という)を細胞内に取り込ませるため の装置に関するものである。

(従来の技術)

第3図に概略的に示されるように、対向電極2. 4間に細胞6を置き、電極2, 4間に電界已を印 加したとする。 電界 E の方向と細胞 6 の表面上の 任意の点Qとのなす角をもとすると、細胞膜当り、 近似的に V=(3/2)rEcos f なる電位 差Vが生じることが知られている。「は細胞6の 半径である。

この電位差Vが0.5~3ポルトになると、細 胞膜の透過性が増加して、細胞6外に浮遊してい る遺伝子等が細胞6内に取り込まれる。

(発明が解決しようとする問題点)

細胞膜に作用する電位差Vは、細胞表面上の点 Qのなす角度Bの増加に伴って低下し、

 $\theta = n \pi / 2 \ (n = 1, 3) \ \text{eV} = 0 \ \text{bb}$ たがって遺伝子等が導入されるのは、図中でP. Sで示されるような細胞表面上の特異な領域(B = 0 . π) に限られる。

この遺伝子等の導入領域を増加させるためには、 電界Eを大きくすればよいが、その場合、P. S 点においては電位差Vが大きくなり過ぎるために、

細胞膜の完全破壊が起り、続いて細胞死に至る。

本発明は、細胞膜の特定の部分に電気エネルギーの集中が起こらないようにするとともに、遺伝子等が細胞内に取り込まれる確率を高めることができる遺伝子等の導入装置を提供することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明の装置は、細胞膜の特定部分への電気エネルギー集中を避けるために、細胞を回転させ、 細胞表面に電圧ができるだけ均一に印加されるようにするものである。

すなわち、実施例を示す第1図を参照して説明すると、本発明の遺伝子等の導入装置では、細胞と遺伝子等を混合した懸濁液が収容される領域を挟んで対向辺が互いに平行になるように四辺形状に平板電極(10a,10b,12a,12b)が配置されており、2個の対向関極対(10a,10b,),(12a,12b)の間には互いに位相がπ/2ラジアン異なる交流電界が即加されていな

複数の点での避過性が増加し、遺伝子等の導入効 率が高くなる。

(実施例)

第1図は一実施例を電気系統図とともに示す概略平面図、第2図は同実施例におけるチャンバーを示す傾面図である。

8は細胞及び遺伝子を混合した懸濁被を入れるチャンパーである。チャンパー8は、2対の平行平板電極(10a,10b,),(12a,12b)及び電気絶縁物14a~14dによって四方を囲まれている。また、底板16とカバー18は透明な電気絶縁物で構成されており、顕微鏡によってチャンパ8内部の観察ができるようになっている。底板16、電極10a,10b,12a,12b及び4個所の絶縁物14a~14dは相互に密着しており、懸濁液が洩れない構造となっているが、カバー18は放外しが可能である。

14はスイッチ」2を介して一対の対向電極対 10a,10bに細胞回転用交流電界を印加する 交流電源、16はスイッチ」1を介して一対の対 い時に対向電極間に直流電界が印加されるように 構成される。

(作用)

対向電極対(10a,10b)と(12a,1 2b)の間に互いに位相がπ/2ラジアンだけ異なる交流電界を印加すると、函電極対で挟まれた領域に置かれた細胞は回転する(例えば、

J. Membrane Biol. 誌、 8 2 巻、 1 5 7 ~ 1 6 6 頁 (1 9 8 4 年) 参照).

対向電極対(10a,10b,)。(12a,12b)に交流電界を印加して細胞を回転させた後、直流電界Eを印加してその直流電界Eとのなす角度のが0,πラジアンとなる領域の細胞膜の透過性を増加させる。

続いて再び対向電極対(10a,10b,), (12a,12b)に交流電界を印加して細胞を 回転させた後、直流電界区を印加して、今度は前 回とは異なる領域の細胞膜の透過性を増加させる。

このように 糖胞を回転させた後、 直流電界を印加する 動作を繰り返すことにより、 概胞表面上の

向電極対 1 2 a , 1 2 b に細胞回転用交流電界を 印加する交流電源であり、両交流電源 1 4 , 1 6 の位相は互いにπ/2 ラジアンだけ異なっている。

18は遺伝子導入用の直流パルス電源であり、スイッチ J 2 と J 3 を介して一対の対向電極 1 0 a , 1 0 b と接続され、スイッチ J 1 と J 3 を介して一対の対向電極 1 2 a , I 2 b と接続されるようになっている。直流パルス電源 1 8 の電圧とパルス幅は任意に選択できるようになっている。

これらの電源 1 4 , 1 6 , 1 8 は、回路制御器 2 0 の指令に従ってスイッチ J 1 , J 2 , J 3 によって切り換えられて電極 1 0 a , 1 0 b , 1 2 a , 1 2 b 間に所定の電界を生ずる。

本実施例の電界印加手順の一例を下記に示す。 なお、以下に示すスイッチの接続記号JA-B は、スイッチJAがB回路に接続されることを示 す。

- (1) J 1 1, J 2 1, J 3 2 によって細胞を回転させる。
- (2) J1-3, J2-2, J3-3によって電

特開昭62-171687 (3)

個 1 2 a , 1 2 b 間に直流パルスを印加する。この時、電極 1 0 a , 1 0 b 間に電流は流れない。

(3) J1-2, J2-3, J3-1によって電 怪10a, 10b間に直流パルスを印加する. この時、電便12a, 12b間に電流は流れない。

(4) 再度(1)~(3) を繰り返す。

顕微鏡下で、近似的に球形な対象物を観察する際に、視野の裏側を観察したい場合には、本装置の交流電界印加手段のみを作動させて対象物を回転させ、直流パルス印加手段を作動させないようにすればよい。

(発明の効果)

本発明の装置では、交流電界により細胞を回転させた後に直流電界を印加して遺伝子等の導入を 図っている。そのため、次のような効果を達成することができる。

(1) 規胞膜の透過性が増加する膜上の面積を大きくすることが可能であり、結果的に、遺伝子等の導入効率を高めることができる。

(2) 稲胞を非接触で回転させることができるた

めに、細胞自体に機械的なストレスが残らない。 4.図面の簡単な説明

第1回は一実施例を電気系統図とともに示す概略平面図、第2図は同実施例におけるチャンバーを示す側面図、第3図は細胞と電界との関係を示す概略図である。

8……チャンパー、

10a, 10b, 12a12b……平板電極、

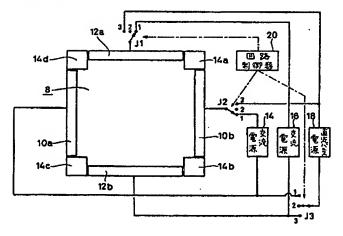
14,16 交流電源、

18……直流パルス電源、

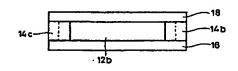
J 1 , J 2 , J 3 … … スイッチ。

代理人 弁理士 野口繁雄

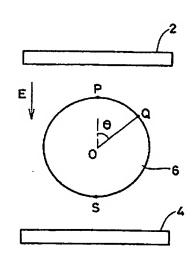
郑 1 図



绍 2 区



第 3 図



特開昭62-171687 (4)

第1頁の続き							
②発 明	者	望	月	崇	孝	京都市中京区西ノ京桑原町 1 番地 条工場内	株式会社島津製作所三
@発 明	者	古	賀		守	min dell'antico i di companyo	株式会社島津製作所三